PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-333617

(43) Date of publication of application: 22.12.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

G02F 1/1335

G₀₂F 1/139

(21)Application number: 06-121630

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

03.06.1994

(72)Inventor: HISATAKE YUZO

SATOU MAKIKO

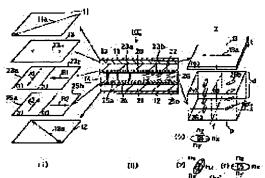
ISHIKAWA MASAHITO OYAMA TAKESHI HADO HITOSHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve coloration and dependency upon visual angles by arranging a phase difference plate having an optical axis between at least one polarizing plates and a liquid crystal cell.

CONSTITUTION: The liquid crystal cell 14 and the phase difference plate 13 having the optical axis in the plane direction of the element are arranged between two sheets of the polarizing plates 11 and 12. The liquid crystal cell 14 forms plural pixels and the respective pixels respectively consist of two regions (a), (b). The orientation directions of both cell substrates of the respective regions are parallel and intersect orthogonally with the orientation direction of the other region. The rubbing direction of the one region is arranged in parallel with the optical axis 13a of the phase difference plate. The retardation value of the phase difference plate is set at 255 to 295µm and the refractive index anisotropy And of the liquid crystals of the liquid crystal cell is set at 255 to 295µm.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3292591

29.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-333617

(43)公開日 平成7年(1995)12月22日

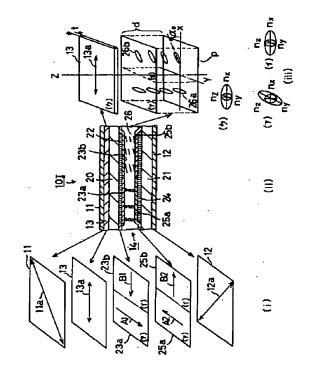
(51) Int.Cl. ⁶ G 0 2 F	1/1337 1/1335 1/139		庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所			
	1, 105			G 0 2 F	1/ 137	505			
				審査請求	未請求	請求項の数6	OL	(全 21	頁)
(21)出願番号		特顯平6-121630		(71) 出願人	000003078 株式会社東芝				
(22)出顧日	平成6年(1994)6月3日			(72)発明者	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 久武 雄三 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝横浜事業所内				
				(72)発明者	佐藤 押 神奈川リ		新杉田町	[8番地	株
				(72)発明者	神奈川以	E仁 果横浜市磯子区線 東芝横浜事業所の		√8 番地	株
				(74)代理人	弁理士	大胡 典夫	Æ	終質に	焼く

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】

【目的】 色付き現象、視角依存性を改善する。

【構成】 2枚の偏光板11,12間に液晶セル14 と、素子の平面方向に光軸を持つ位相差板13を配置する。液晶セル14は複数の画素を形成し、各画素はそれぞれ2領域(ア)(イ)からなり、各領域のセル両基板の配向方向は平行で、他方の領域の配向方向と直交しており、一方の領域のラビング方向を位相差板の光軸13 aと平行に配置する。位相差板のリタデーション値を255~295mとし、液晶セルの液晶の屈折率異方性Δndを255~295μmとする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素を形成する電極と前記電極上 に形成され配向処理された配向膜とを有する2枚の基板 と前記基板間に挟持された正の誘電異方性を示すネマテ イック液晶からなる液晶層とを具備してなる液晶表示セ ルと、前記液晶セルを挟んで配置された2枚の位相差板 とからなる液晶表示素子において、

前記少なくとも一方の偏光板と前記液晶セルの間に、光 軸を有するようにリタデーション値が255~295 n mである偏光板を液晶表示素子の平面方向に光軸を有す るように配置し、

前記液晶セルは一画素内にラビングもしくは同等の効果 を得る僅かなチルトを有する水平配向処理の方向が2つ あり、前記2つの方向は互いにほぼ直交しており、一方 の配向処理の方向は前記位相差板の光軸と平行であり、 上下基板のそれぞれ対向する前記2つの水平配向処理の 方向は互いに0°もしくは180°の角をなしており、 前記液晶層の液晶は前記配向処理にて液晶分子配列が捩 じれを有しない構造となる液晶であり、前記液晶層の屈 折率異方性Δηと液晶層厚dを乗じた値Δηdが0.2 55 μ m 乃至 0. 295 μ m であることを特徴とする液 晶表示素子。

【請求項2】 複数の画素を形成する電極と前記電極上 に形成され配向処理された配向膜とを有する2枚の基板 と前記基板間に挟持されたネマティック液晶からなる液 晶層とを具備してなる液晶表示セルと、前記液晶セルを 挟んで配置された2枚の偏光板とからなる液晶表示素子

前記少なくとも一方の偏光板と前記液晶セルの間に、光 軸を有するようにリタデーション値が255~295n mである位相差板を液晶表示素子の平面方向に光軸を有 するように配置し、

前記液晶セルは一画素内にラビングもしくは同等の効果 を得る僅かなチルトを有する垂直配向処理の方向が2つ あり、前記2つの方向は互いにほぼ直交しており、一方 の配向処理の方向は前記位相差板の光軸と平行であり、 上下基板のそれぞれ対向する前記2つの水平配向処理の 方向は互いに0°もしくは180°の角をなしており、 前記液晶層の液晶は負の誘電異方性を示すネマティック 液晶で前記配向処理にて液晶分子配列が捩じれを有しな 40 い構造となる液晶であり、前記液晶層の屈折率異方性 Δ nと液晶層厚dを乗じた値Δndが0.22μm乃至 0. 295μmであることを特徴とする液晶表示素子。

【請求項3】 位相差板のリタデーション値が230nm 乃至270mである請求項1または請求項2に記載の液 晶表示素子。

【請求項4】 複数の画案を形成する反射電極を有する 下基板と透明電極を有する上基板とこれら基板間に挟持 された負の誘電異方性を示すネマティック液晶の液晶層

の偏光板とを具備してなる液晶表示素子において、 前記液晶セルと前記偏光板との間に、リタデーション値 が110m乃至138nmである位相差板を設け、 前記液晶セルは一画素内にラビングもしくは同等の効果 をえる僅かなチルトを有する垂直配向処理の方向が2つ あり、前記2つの垂直配向処理の方向は互いに直交して おり、一方の垂直配向処理の方向は前記位相差板の光軸 と平行であり、上下基板のそれぞれ対向する前記垂直配 向処理の方向は互いに 0° もしくは 180° の角をなし ており、前記液晶層の液晶は前記配向処理にて液晶分子 配列が捩じれを有しない構造となる液晶であり、前記液 晶層の屈折率異方性△nと液晶層厚dを乗じた値△nd が 0. 110μm以上であることを特徴とする液晶表示 素子。

【請求項5】 位相差板が液晶層からなる請求項1、2 または3に記載の液晶表示素子。

フィルム状の光学異方素子であり、素子 【請求項6】 平面方向の屈折率 (nx, ny) が等しく、素子法線方 向の屈折率(nz)が秦子平面方向の屈折率と異なる

(nz ≠nx =ny) 素子法線方向に光軸を有する光学 異方素子を液晶セルと偏光板間に挿入したことを特徴と する請求項1、2または4に記載の液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示素子に関する。 [0002]

【従来の技術】ワードプロセッサやパーソナルコンピュ ータなどのOA機器の表示装置として用いられている液 晶表示素子は偏光制御型が一般的であり、その液晶表示 素子の殆どは、ネマティック液晶を用いており、表示方 式として複屈折モードと旋光モードの2つの方式に大別 される。

【0003】複屈折モードではネマティック液晶を捩じ れ状態で用いる構造と、捩じれのない状態で用いる構造 があり、捩じれネマティック液晶を用いたものでは、例 えば、90°以上捩じれた分子配列を持ち(ST方式と 呼ばれる)、急峻な電気光学特性を持つため、各画素ご とにスイッチング素子(薄膜トランジスタやダイオー ド)が無くても時分割駆動により容易に大容量表示が得 られる。

【0004】また、捩じれのないネマティック液晶を用 いた構造では、例えば、ホモジニアス型や垂直配向型の ECB方式があげられ、前記ST方式同様、急峻な電気 光学特性を持つため、各画素ごとにスイッチング素子が 無くても時分割駆動により容易に大容量表示が得られ

【0005】一方、旋光モードの素子は90°捩じれた 分子配列を持ち(TN方式と呼ばれる)応答速度が速く (数十ミリ秒) 高いコントラスト比を示すことから、時 とからなる液晶セルと、前記上基板側に設けられた1枚 50 計や電卓、さらにはスイッチング素子を各画素ごとに設

けることにより大表示容量で高コントラストな高い表示 性能を持った液晶表示素子(例えばTFT-LCD)を 実現する事ができる。近年、このTFT-LCDは階調 表示を行っているが、斜めから観察した場合には表示の 反転や黒つぶれ、白抜けといった現象が生じる。この現 象は、一つの画素内の液晶分子が方位性を持って一様に 変化するためであり、こうした問題を解決する手段とし て、一画素の液晶分子配列を、液晶分子のチルトする方 向が180°逆となるように2種の分子配列とすること が、種々提案されている。

【0006】これら各種の液晶表示素子の電気光学特性 には波長依存性がある。これは、前記各種の液晶表示素 子が偏光板を用いた偏光制御型の液晶表示素子であるた めである。これら偏光板を用いた偏光制御型の液晶表示 素子の透過率は、いずれも次の式で表すことができる。

[0007]

 $T r \sim f (\Delta n d / \lambda) \cdots (0)$

Tr:液晶表示素子の透過率

f ():関数

Δnd:液晶組成物の屈折率異方性Δnと液晶層厚dを 20 乗じた値

λ:入射光の波長

(0) 式から明らかなように偏光制御型の液晶表示素子 の透過率は、入射光の波長によって異なる。このため、 これらの偏光制御型の液晶表示素子はΔndが0の状態 (例えば前記垂直配向型のECB方式の場合、電圧無印 加の状態) 以外では、透過率に波長依存性を持ってしま い、色付きが生じ問題となっていた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】前述したように、前記 従来の液晶表示素子には、その電気光学特性に波長依存 性があり、表示の色付きが生じる問題があった。

【0009】発明の目的は色付き現象を改善し、さらに 色付きの視角依存性を改善することができる液晶表示素 子を得るものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、複数の画素を 形成する電極と前記電極上に形成され配向処理された配 向膜とを有する2枚の基板と前記基板間に挟持された正 の誘電異方性を示すネマティック液晶からなる液晶層と を具備してなる液晶表示セルと、前記液晶セルを挟んで 配置された2枚の偏光板とからなる液晶表示素子におい て、前記少なくとも一方の偏光板と前記液晶セルの間 に、光軸を有するようにリタデーション値が255~2 95 nmである位相差板を液晶表示素子の平面方向に光 軸を有するように配置し、前記液晶セルは一画素内にラ ビングもしくは同等の効果を得る僅かなチルトを有する 水平配向処理の方向が2つあり、前記2つの方向は互い にほぼ直交しており、一方の配向処理の方向は前記位相

前記2つの水平配向処理の方向は互いに0°もしくは1 80°の角をなしており、前記液晶層の液晶は前記配向 処理にて液晶分子配列が捩じれを有しない構造となる液 晶であり、前記液晶層の屈折率異方性Δnと液晶層厚d を乗じた値Δndが0.255μm乃至0.295μm であることを特徴とする液晶表示素子を得るものであ

【0011】さらに、上記において液晶層に負の誘電異 方性を示すネマティック液晶を用い、一画素内にラビン グもしくは同等の効果を得る僅かなチルトを有する垂直 配向処理の方向を2つ形成した液晶表示素子を得るもの である。

【0012】さらに上記位相差板のリタデーション値が 255mm乃至295mmとした液晶表示素子を得るもので

【0013】さらに、複数の画素を形成する反射電極を 有する下基板と透明電極を有する上基板とこれら基板間 に挟持された負の誘電異方性を示すネマティック液晶の 液晶層とからなる液晶セルと、前記上基板側に設けられ た1枚の偏光板とを具備してなる液晶表示素子におい て、前記液晶セルと前記偏光板との間に、リタデーショ ン値が110nm乃至138nmである位相差板を設け、 前記液晶セルは一画素内にラビングもしくは同等の効果 をえる僅かなチルトを有する垂直配向処理の方向が2つ あり、前記2つの垂直配向処理の方向は互いに直交して おり、一方の垂直配向処理の方向は前記位相差板の光軸 と平行であり、上下基板のそれぞれ対向する前記垂直配 向処理の方向は互いに0°もしくは180°の角をなし ており、前記液晶層の液晶は前記配向処理にて液晶分子 配列が捩じれを有しない構造となる液晶であり、前記液 晶層の屈折率異方性△nと液晶層厚dを乗じた値△nd が 0. 110 μ m以上であることを特徴とする液晶表示 素子を得るものである。

【0014】さらに、位相差板が液晶層からなる液晶表 示素子を得るものである。

【0015】さらに、フィルム状の光学異方素子であ り、素子平面方向の屈折率(nx, ny)が等しく、素 子法線方向の屈折率 (nz) が素子平面方向の屈折率と 異なる(nz ≠nx =ny)素子法線方向に光軸を有す る光学異方素子を液晶セルと偏光板間に挿入したことを 特徴とする液晶表示素子を得るものである。

[0016]

【作用】本発明は、複屈折効果の液晶表示素子であり、 この複屈折モード表示の原理はリタデーション値を制御 する液晶セルを一対の偏光板で挟んだ構成において、リ タデーション値に応じて両偏光板の光路上の光を透過ま たは遮断する。本発明は固定されたリタデーション値を 持つ位相差板と、リタデーション値に相当するΔndを 制御可能な液晶セルの組合わせを一対の偏光板で挟む構 差板の光軸と平行であり、上下基板のそれぞれ対向する 50 成とし、かつ表示像の一つ一つの画素を得るための液晶

5

セルの各画素を特性の異なる2隣接領域(ア) (イ)で 構成し、分割画素領域型とするものである。上記位相差 板のリタデーション値を基準にして、分割画素領域のリ タデーション値を位相差板のそれとほぼ同一値の相互に 正負のリタデーション値をもつように設定し、画素電極 への電圧印加制御により、各値を0と所定のリタデーシ ョン値間で選択できるようにする。

【0017】例えば位相差板のリタデーション値を27 5mmとすると、電圧無印加時に位相差板から見た一画素 の領域 (ア) の Δ n d 値は - 2 7 5 nm、領域 (イ) の Δ nd値を275nmとする。すなわち領域(ア)の光路 上の位相差板を含めた総加リタデーション値は0であ り、領域(イ)の光路上の位相差板を含めた総加リタデ ーション値は550mである。電圧を印加した状態では 領域(ア)(イ)ともに0となり、両領域とも光路上の 総加リタデーション値は275mmとなる。

【0018】旋光性のない複屈折層を光路上、直交した 2枚の偏光板間に挟んだ場合の透過率Trlは次式で表さ れる。

[0019] $Trl = T0 \cdot sin^2 (2\theta) \cdot sin^2$ $(R \pi / \lambda)$ ············· (1)

T0: 偏光板の透過率

θ: 偏光板吸収軸とリタデーションの生じる方位とのな す角

R:リタデーション値(Δndに相当)

λ:入射光波長

逆に、平行配置した2枚の偏光板間に挟んだ場合の透過 率Tr2は、次式で表される。

 $[0\ 0\ 2\ 0]\ Tr2=1-Tr1$ (2)

これら(1)式、(2)式からリタデーション値に対す る透過率Trl、Tr2を可視光領域の青、緑、赤色光の3 波長 $\lambda = 440$, 550, 620 nmについて計算する と図10、11のようになる。

【0021】図10は直交した2枚の偏光板間に挟んだ 場合の透過率Trlであり、図11は平行配置した2枚の 偏光板間に挟んだ場合の透過率Tr2を示している。 両図 から明らかであるが光波長によって透過率が変化し、図 10の透過率1 (100%)、図11の透過率0 (0 %、遮蔽率)のリタデーション値はその値が0に近い領 40 域においても各波長でλ440 で2 1 5 nm、λ550 で2 7 5 nm、 λ620 で 3 1 0 nmとばらつきがある。

【0022】上述の領域(ア)(イ)ともに、電圧を印 加状態で全リタデーション値を275mmとすると、図1 0から、波長λ440の青色光の透過率は約85%、波長 λ550 の緑色光の透過率は100%、波長λ620 の赤色 光の透過率は約97%になる。一方、図11の関係では そのまま遮蔽率となる。

【0023】すなわち、このようなリタデーション値の 光波長依存性は色付き現象となるのであるが、本発明は 50 た直線光L12は領域(イ)により左回りに90°回転

位相差板と液晶セルの領域(ア)、(イ)の特性が相補 的に作用し、色付き現象を解消するもので、以下に説明

【0024】本発明の代表的構成I、II、III、IV、V およびVIを図1乃至図6に示す。いずれの図の構成も液 晶セルの一画素の構成を示すものである。(構成I, I I)、(構成III , IV)、(構成V , VI)はそれぞれグ ループとしてまとめられるが、これらグループの異なる 3種の表示素子は構成が異なっても原理的に同一作用を 10 するものであり、いずれも図7に示すような光制御から なりたっている。

【0025】すなわち、図7において、吸収軸をクロス ニコル配置した上偏光板11と下偏光板12の間に、位 相差板13と液晶セル14が両偏光板で挟持されて配置 され液晶表示素子10を構成する。図では液晶セル14 は一画素のみを示しており、この画素は領域(ア)と領 域(イ)の2分割領域からなる。上下偏光板11,12 の吸収軸11a, 12aは表示素子10の表示面の横方 向(または水平方向)をx軸、縦方向(または垂直方 20 向)をy軸、表示面法線をz軸とすると、y軸に対して それぞれ左回りに45°、右回りに45°傾き、相互に 直交するクロスニコルの関係に配置されている。液晶セ ル14の領域(ア)のラビング処理による平面配向方向 は矢印14 a で示すように y 軸に平行とし、領域(イ) のラビング処理による平面配向方向は矢印14bで示す ように x 軸に平行とし、配向方向 14 a, 14 b が相互 に直交するように形成される。位相差板13はx軸に平 行な方向13aに最大屈折率を有し(光軸)、 x 軸およ びz軸方向に同じ大きさの屈折率を有する屈折率異方性 30 を有する。この最大屈折率の方向は位相差板作製におい てポリエチレンの素材などを延伸して得られるので、延 伸軸ともいう。

【0026】この配置により、領域(ア)のラビング配 向方向14aと位相差板の光軸13aは直交し、領域 (イ) のラビング配向方向14bと位相差板の光軸13 aは平行となり、各々、偏光板の吸収軸11a, 12a に対して45°の角度配置となる。

【0027】図において領域(ア)および領域(イ)を 貫通する光路La, Lbを想定し、入射光が下偏光板1 2側から入射し、液晶セル14、位相差板13を経て上 偏光板11から出射する透過型表示素子であるとする。 【0028】下偏光板12に入射した光は偏光されx軸 から左回り45°回転した直線偏光L12となる。この光 L12が液晶セル14の領域(ア)を通過すると、右回り に90°回転した直線光L14aとなり、さらに位相差板 13において逆に左回りに90°回転しL13aとなり、 上偏光板11の吸収軸11aに平行になるため、この光 路La上の光は上偏光板11で吸収遮断される。

【0029】一方、液晶セル14の領域(イ)に入射し

し、直線偏光L14b となる。さらに位相差板13におい て左回りに90°回転しL13bとなり、上偏光板11の 吸収軸11aに平行になるため、この光路Lb上の光は 上偏光板11で吸収遮断される。

【0030】この状態において、液晶セル14の電圧制 御により領域(ア)、(イ)から配向機能を取り除く と、光路La, Lb上の直線偏光光L12は位相差板13 によってのみ左回りに90°回転するので、上偏光板1 1の吸収軸11aに対して直交する直線偏光光になるた め、両光路上の光は上偏光板を透過する。

【0031】図7の光制御系を具体化したのが、構成I 、II、III 、IV、V およびVIであり、図1乃至図6に より説明する。なお、各図同符号のものは同様部分を示 す。

【0032】図1は(構成1)を説明するもので、素子 断面(ii)を中心に、各部の配列および偏光に対する各 軸の関係(i)を左側に、液晶セルの液晶分子の配列状 態と位相差板の光軸の関係(iii)を右側に示してい る。

【0033】液晶セル14はガラスでできた上基板20 と下基板21を有する。上基板20は一方の表面にIT 〇の上画素電極22を形成し、その電極表面上の各一画 素を区画する領域を領域(ア)と領域(イ)に2分し て、配向膜23aと配向膜23bとが隣接して形成され る。

【0034】下基板21の上基板に対向する表面にIT 〇の下画素電極24を形成し、領域(ア)と領域(イ) の部分に配向膜25a, 25bを形成する。配向膜にラ ビング処理を施し、基板の配向膜間の間隙に正の誘電異 方性を示すネマテッイク液晶の液晶層26を充填し液晶 セル14とする。領域(ア)のおける配向膜23a、2 5 a のラビング方向を y 軸に平行でかつ相互に 180° 逆の方向A1, A2 とし、また領域(イ)における配向 膜23b,25bのラビング方向をx軸に平行かつ相互 に180°逆の方向B1, B2とする。この配向処理に より、(ii) (iii) に示すように、液晶の分子26 a, 26 bは僅かにプレチルト角 α0 を有するホモジニ アス配列となり、両領域の分子配列は捩じれなしで直交 する。

【0035】位相差板やネマティック液晶は屈折率異方 性を有し、一般にその光学特性をx,y,z軸方向の立 体屈折率楕円体で表すことができる。図(iii)におい て、位相差板13の厚みをt、液晶層26の層厚をd、 さらに(ア)は領域(ア)の屈折率異方性、(イ)は領 域(イ)の屈折率異方性、(ウ)は位相差板13の屈折 率異方性を示し、かつそれぞれの配置関係を表してい る。ここでnx, ny, nz は各軸の屈折率である。

【0036】図2に示す(構成II)は、(構成I)にお ける液晶分子の配列がホモジニアス配列であるのを、ス プレイ配列に替えた以外は同構成である。スプレイ配列 50 したとき液晶層のリタデーション値が実効的に275n

にするために、図(i)のように、領域(ア)の上下配 向膜33a,35aをy軸に平行な同一ラビング方向A 1, A1 とし、領域(イ)の上下配向膜33b, 35b をx軸に平行な同一ラビング方向B1, B1 に配向処理 している。これにより(iii)に示すように液晶分子2 6 a, 26 bはスプレイ配列となる。屈折率楕円体の関 係は(構成1)の構成と変わらない。

【0037】図3に示す(構成III)は、(構成I)に おいて領域(ア)の配向膜43a,43b,および領域 (イ) の配向膜45a, 45bに垂直配向処理を付加し たもので、液晶層36に負の誘電異方性を示すネマティ ック液晶を用いたものである。この構成では電圧無印加 時は液晶分子は配向膜に対して基板面法線から僅かに傾 いた配列をなし、この傾き状態は液晶層厚方向に一定の ユニフォーム配列47である。電極に電圧を印加する と、この液晶分子は基板面にほぼ平行に配列する。

【0038】図4に示す(構成IV)は、図2の(構成I I) において領域 (ア) の配向膜53a, 55a, およ び領域(イ)の配向膜53b,55bに垂直配向処理を 付加したもので、液晶層36に負の誘電異方性のネマテ ィック液晶を用いたものである。この構成では電圧無印 加時は液晶分子は配向膜に対して基板面法線から僅かに 傾いた配列をなし、この傾き状態が液晶層厚方向に曲線 をもつベント配列57になる。電極に電圧を印加する と、この液晶分子は基板面にほぼ平行に配列する。

【0039】図5の(構成V)、図6の(構成VI)に示 すものは、光路上にアルミニウムの下画素電極40で形 成した反射板による光反射が1回含まれるものであり、 表示用液晶層、位相差板および偏光板は入射光、反射光 の2回、つまり光が各層を往復することによって、図7 に示す光路となる。

【0040】図5の(構成V)が図3の(構成III)に 対応し、図6の(構成VI)が図4の(構成IV)に対応す る。

【0041】上記各構成において、(構成Ⅰ)、(構成 II) に示すものは、電圧を印加していない状態で、位相 差板をふくめた光路上の全リタデーション値が、0およ び550nmとなり、液晶分子をほぼ垂直に配列しうる 電圧を印加した場合に全リタデーション値が、275 n mとなる構成のものであり、(構成III)、(構成I V)、(構成V)および(構成VI)では、逆に表示用液 晶層として、負の誘電異方性を示すネマティック液晶組 成物を僅かなチルトを有する垂直配向処理基板間に狭持 してなるものであるから、電圧を印加していない状態 で、全リタデーション値が、275nmとなり、液晶分 子をある程度チルトさせた状態、もしくは部分的にほぼ 水平に配列しうる電圧を印加した場合に全リタデーショ ン値が、0および550nmとなる構成のものである。

【0042】図7に示すように、素子法線方向から観察

mとなるとき(状態A。状態Aは水平配向処理をした (構成I) 、(構成II) の構造の素子では電圧無印加時 に、垂直配向処理をした(構成III)、(構成IV)、の 構造の素子では電圧印加時に生じる)、液晶層(電圧無 印加時)、位相差板の光軸と液晶分子配列方向は、図7 の(ア)の領域が直交、図7(イ)の領域が平行となっ ている。素子法線方向から観察したとき、図7(ア)の 領域の液晶層と位相差板(実効的なリタデーション値は 275nm)の全リタデーション値は、それぞれの光軸 が直交しているので、0となる。逆に図7(イ)の領域 10 では、それぞれの光軸が平行になっているので、液晶層 と位相差板との全リタデーション値は、それぞれのリタ デーション値を足した値550nmとなる。

【0043】また、液晶層のリタデーション値が実効的 に0となるとき(状態B。水平配向処理をした(構成I)、(構成II)の構造の素子では電圧印加時、垂直配 向処理をした(構成III)、(構成IV)、(構成V)、 (構成VI) の構造の素子では電圧無印加時) は、素子法 線方向から観察したとき、図7(ア)、(イ)の領域と もに液晶層と位相差板のリタデーション値を総和した全 リタデーション値は、位相差板のリタデーション値のみ となるので、275 nmとなる。

【0044】すなわち、図7(ア)の領域では、電界制 御により液晶層と位相差板のトータルのリタデーション 値を、0から275nm(275nmから0)に変化さ せることができ、図7(イ)の領域では、電界制御によ り液晶層と位相差板のトータルのリタデーション値を、 550nmから275nm (275nmから550n m) に変化させることができるわけである。

【0045】したがって、図7(ア)、(イ)の領域に 30 おける印加電圧に対する液晶層と位相差板の全リタデー ション値の変化をグラフ化すると図8、図9のようにな ると考えられる。ここで図8は水平配向処理をした(構 成Ⅰ)、(構成ⅠⅠ)の構造の素子の場合、図9は垂直配 向処理をした(構成III)、(構成IV)、(構成V)、 (構成VI) の構造の素子の場合の理論図である。

【0046】また、図1乃至図7に示すように、本発明 の液晶表示素子において入射光側の下偏光板吸収軸と液 晶層と位相差板の全リタデーションの生じる方位とのな す角は、いずれの場合においても45°となる。

【0047】ここで図10、図11を参照して、 $\lambda = 5$ 50nmの光について、透過率について考えてみる。図 7に示す領域(ア)と(イ)それぞれについて、本発明 の液晶表示素子の種々の構成における印加電圧に対する 透過率の変化を知るために図8の曲線と図10、11の 曲線を合成した。その結果を図12、13に示す。いず れの図においても結果的に図7に示す領域(ア)と

(イ) は同一曲線となる。

【0048】このように本発明の液晶表示素子は、一画

は、印加電圧に対するリタデーション値の変化が異なっ ている (図8参照) が、結果的に印加電圧に対する透過 率の変化は、λ=550nmの光についてのみ考えれ ば、いずれの領域でも同じ変化の仕方を示すこととなる わけである。これは、液晶層と位相差板の総和の全リタ デーションが、この $\lambda = 550$ nmの丁度1.0倍、 0.5倍、0倍となっているからであり、前記した透過 率を示す(1)、(2)式における(Rπ/λ)の値が 0, π/2, πと正弦関数の極小、極大値、0となる条 件になっているからである。

10

【0049】次に、他の青色光、赤色光すなわち 1=4 40nm、620nmの場合どうなるかについて考えて みる。図14、15、16および17は図12、図13 同様、図8の曲線と図10、11の曲線を \lambda=440 n m、620nmの場合について合成したものであり、印 加電圧に対する透過率の変化を図7に示す領域(ア)と (イ) それぞれについて示したものである。図14、1 5は $\lambda = 440$ nmの結果で、図16、17は $\lambda = 62$ 0 nmの結果である。また、図中、実線で示す曲線は図 12、13に示した 2 = 550 nmでの合成結果の曲線 である。

【0050】図からわかるように $\lambda = 440$ nm、62 0 nmにおける(ア)と(イ)の領域の印加電圧に対す る透過率の変化を示す曲線は、λ=550nmにおける 印加電圧に対する透過率の変化を示す曲線と異なってい る。つまりは $\lambda = 550$ nmに対し、上にずれるか、下 にずれた形状となっている。しかしながら、いずれの図 においても、領域 (ア) が上にずれていたら、領域

(イ) は下にずれており、(イ) が上にずれていたら、 (ア) は下にずれている。

【0051】前述したように、本発明の液晶表示素子は 1画素内に2つの配向領域、つまり図7に示す(ア)と (イ) の領域を設けた構成となっている。したがって、 各画素における透過率は図7に示す(ア)と(イ)のそ れぞれの領域における透過率の合成されたものとなる。 このため、図12乃至図17に示したそれぞれの液晶表 示素子のそれぞれの入射光波長における印加電圧に対す る透過率の変化は、それぞれの図における領域(ア)と (イ)の曲線の平均となる。ここで、図12、13に示 40 す λ = 5 5 0 n m の 場合は、 領域 (ア) と (イ) の 曲線 は重なっているため、当然その平均も重なっている。さ らに、図16乃至図17に示すλ=440nm、620 nmの曲線は、前述したように、領域(ア)と(イ) で、前記 λ = 5 5 0 n mの曲線から相反する方向にずれ ている。よって、図13万至図17に示すλ=440 n m、620nmにおける(ア)と(イ)の曲線の平均 は、ほぼ図12、13に示すλ=550nmの曲線と一 致する。この結果、一画素をひとつの単位として本発明 の液晶表示素子の透過率を考えた場合、印加電圧に対す 素が2つの配向領域からなり、これら2つの配向領域で 50 る透過率の変化は、入射光の波長に関わらず、ほぼ同一

の曲線(変化の仕方)となるわけである。

【0052】このように本発明の液晶表示素子は極めて 波長依存性の少ない電気光学特性(透過率-印加電圧曲 線)を示す。

【0053】次に本発明の液晶表示素子の3グループそれぞれの構成の特徴と作用を順に説明する。

【0054】(構成I)、(構成II)に示す構成のもの は、いずれも透過型の液晶表示素子であり、前述したご とく、一画素の配向処理が2分割されている。駆動用の 液晶表示セルの液晶分子配列は、(ア)と(イ)の領域 双方とも僅かなチルトを有する水平配向であり、且つ捩 じれを持たない分子配列となる。構成I においては、前 記僅かなチルトのチルト方向(つまりはラビング方向) が上下基板で180°逆であり(こうした分子配列を一 般的にホモジニアス配列と言う)、(構成II)において は、前記僅かなチルトのチルト方向が上下基板で同一方 向である(この分子配列を一般的にスプレイ配列と言 う)。これら(構成I)、(構成II) に示す構成のもの は、秦子の法線方向から観察した場合、電圧を印加して いない状態では、ほぼ同様の複屈折性を示すが、斜めか 20 ら観察した場合、(構成I)と(構成II)では複屈折率 の観察方向依存性が異なる。(構成Ⅰ)の構造では、液 晶層の分子配列がいわゆるホモジニアス配列となってい るため、液晶分子のチルト方向は一様に一定方向を向い ている。このため複屈折率には著しい観察方向依存性が 生じる。これに対し、(構成II)では、液晶層の分子配 列がいわゆるスプレイ配列となっているため、液晶分子 のチルト方向は液晶層の上半分とした半分で丁度180 ° 逆の方向となる。このため斜めから観察した場合、あ る観察方向とその観察方向と180°逆の観察方向を比 30 較してもその複屈折値はほぼ同じ値となる。よって、こ の構成では方位性が少ない分、複屈折率の観察方向依存 性が少ない。ただし、(構成II)では、その分子配列が スプレイ配列となっているため、電圧印加時のチルト方 向が2方向取り得ることとなるため、上下基板において 基板表面の液晶分子チルト角を異ならせるといった方法 等を用いて前記電圧印加時のチルト方向が1方向としか ならないような制御をしないと電圧印加時にチルトリバ ースといった配向不良が生じてしまう。このように(構 成Ⅰ)と(構成ⅠⅠ)を比較すると一長一短はあるもの の、これらの構成は次にのべる特長を持っている。

【0055】・液晶層の配向処理は僅かなチルトを有する水平配向であり、ラビング法等簡単で安価な製造方法とすることができる。

【0056】・電圧を印加した状態、つまり、液晶分子がチルトした状態においてそのチルト方向は1画素内に2方向(互いに直交)あり、相互で視角依存性を補償する効果が生じ、視角依存性の少ない液晶表示素子が実現できる。

【0057】・前述したように透過光の波長依存性を自 50

12 己補正するので複屈折効果型にもかかわらず色の視角依 存性が少ない。

【0058】(構成III)、(構成IV)に示すものは、 (構成I)、(構成II)における液晶表示セルの液晶分子配列をほぼ垂直配向とし、用いる液晶組成物を負の誘電異方性を示すネマティック液晶組成物としたものである。つまりは、実効的リタデーションが電圧を印加していない状態で0とし、電圧を印加することによって、ほぼ275mmとなるように制御することにより、位相差板のリタデーションと液晶表示セルのリタデーションの和が、電圧を印加していない状態で275mmであり、電圧を印加することによって0および550mmとなるようにしたものである。

【0059】本構成は(構成I)、(構成II)に示す構 成のものと比較して、その電気光学特性が丁度逆になる ものであって、電圧無印加時に前記位相差板のリタデー ションと液晶表示セルのリタデーションの和が275 n mとなることから、この状態が低電圧(つまりは0V) で得られることが特長となる。本発明の液晶表示素子は 前記位相差板のリタデーションと液晶表示セルのリタデ ーションの和が275nmの状態と0および550nm の状態とを電界により制御するものであるが、(構成I)、(構成II)に示す構成のものはそのうち一方のリ タデーション (275 nm) をえるのに液晶分子配列を ほぼ垂直配向とする必要がある。これには十分な電圧を 必要とし、実際には7~8 Vの実効電圧を必要とする。 これに対し(構成III)、(構成IV)に示す構成のもの は前記位相差板のリタデーションと液晶表示セルのリタ デーションの和が275nmの状態は電圧無印加によっ て得られ、0および550nmの状態も、液晶層のΔn dを大きくしておけば液晶分子を僅かに(水平方向に) 寝かせれば得られることとなるため低電圧の印加電圧 $(2\sim3\,V)$ により得られる。また、液晶層の $\Delta\,n\,d\,e$ 大きくしておけば、わずかな分子配列変化により前記液 晶層のリタデーションを変化させることができるので電 気光学特性も急峻となり、単純な電極構造でもマルチプ レックス駆動により駆動することができ、安価な液晶表 示素子が実現できる。

【0060】また、(構成III)と(構成IV)との違いは、電圧無印加時における液晶分子配列がいわゆるベンド配列となっているか、ユニフォーム配列になっているかの違いであって、具体的に説明するとその液晶分子配列が前者のベンド配列は液晶分子の配列方向(チルト方向)が液晶層厚方向の上半分と下半分とで丁度180°逆になっている配列(これが(構成IV)の配列)であり、後者のユニフォーム配列は液晶分子の配列方向(チルト方向)が液晶層厚方向で下から上まで一様な配列方向となっているものである。(構成I)、(構成II)の相違点と同様、こうした(構成III)と(構成IV)との違いは、液晶表示素子の視角依存性の相違につながる。

13

つまり(構成III)と比較して(構成IV)のほうが視角 依存性は良好となる。また、(構成IV)の構成は(構成 II) の構成と異なり上下基板表面のチルト角が等しくて も、電圧を印加した際の液晶分子の伏せる方向は2方向 となることができるため、電圧印加時にリバース等の配 向不良は生じることがなく、上下基板において、その配 向処理を差別化する必要がない。

【0061】また、(構成V)、(構成VI)に示す構成 のものは、本発明の作用を偏光板を1枚だけ用いた反射 型のLCDに適用した構成を示すものである。光路上、 各液晶層、位相差板層、偏光板層を入射光と反射光の2 回通過するため、各層のリタデーション値等は、(構成 III)、(構成IV)の半分の値としなくてはならない。 この(構成V)、(構成VI)に示す反射型構成のもの は、(構成III)、(構成IV)に示す透過型構成同様、 電圧無印加時に液晶分子配列が垂直配向となっているた め、(構成III)、(構成IV)に示す構成同様の特長を もち、且つ、光路的に斜めから観察しても入射光と反射 光では液晶分子が(構成V)の構成であっても、(構成 VI) の構成であっても丁度逆の極性となるため、極めて 視角依存性の少ない表示が得られることとなる。

【0062】また、本発明の液晶表示素子は、いずれの 構成においても、素子方線方向から観察した場合にリタ デーション値が0、斜めから観察した場合にリタデーシ ョン値が0以外(>0もしくは<0)となるような光学 フィルムをさらに加えることによって、斜めから観察し た場合に正面から観察した場合と表示が異なるといった 視角依存性が緩和されるような処置を施せばさらに優れ た特性がえられることとなる。

【0063】例えば、(構成III)、(構成IV)、(構 成V) および(構成VI) の構成のものに対しては、屈折 率異方性が負であって、平面方向の屈折率が等価である (つまり、nx = ny > nz (nz が法線方向の屈折 率)である屈折率異方性を示すフィルム)ような光学フ ィルムを付加すればよい。

【0064】なお、作用の説明において、位相差板のリ タデーション値を275mmとした。この値は他の値を選 ぶことができ、図10、図11から270nmまたはその 近傍、実用的には255mmから295mmの範囲に選ぶこ とにより、可視光域のほぼ全範囲の光制御が可能であ る。(構成V) および(構成VI)の反射型素子では、こ れらの値を1/2にすることはいうまでもない。

[0065]

【実施例】以下本発明の液晶表示素子の実施例を詳細に 説明する。

【0066】 (実施例1) 本実施例は(構成I) に関す るものである。

【0067】図1において、一画素pの大きさが100 μ m×300 μ mであり、画素ピッチが110 μ m×3 30μmであり、画素数が (640×3) ×480であ 50 ム製のAL-1051 (平均的なプレチルト角が約1

る約10インチサイズのTFT基板24および前記TF T基板の画素に対応したRGBカラーフィルターを備え たITOべた電極付きコモン基板20を用意し、前記双 方の基板に配向膜23a, 23b, 25a, 25bとし てポリイミド((株)日本合成ゴム製のAL-3046 (平均的なプレチルト角が約4°))を印刷し、180 ℃、30分の焼成後、各画素の配向処理方向が(構成Ⅰ)の(ア)の領域の方向となるよう前記双方の基板を ラビングして、さらにこれにレジストを塗布して、レジ スト現像により、前記(ア)の領域が被覆されるよう露 光処理を施し、現像工程を得て、(構成I)の(イ)の 領域が露出するようにして配向処理方向が(構成I)の (イ) の領域の方向となるよう前記双方の基板をラビン グし、しかる後、レジストを完全に除去し、本実施例の 液晶セル14用配向処理済基板とした。これら基板2 0, 21を液晶層厚が 4. 4 μ mとなるように基板間隙 剤として(株)積水ファインケミカル製のミクロパール (粒径4.4 µ m)を前記コモン基板側に散布し、前記 双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に液晶として 正の誘電異方性を示すネマティック液晶材料((株)メ ルクジャパン製のZLI-1695 (Δn=0.062

14

【0068】この液晶セル14に(構成I)の構造とな るよう位相差板13として日東電工(株)のNRF54 0・NRF540・NRF280の3層積層リタデーシ ョンフィルム(平均波長 $\lambda = 550$ nmにおける R = 275 n m, R / λ = λ / 2) を本実施例の液晶セル 1 4 に貼りあわせ、これらを吸収軸11a, 12aが直交し た偏光板11,12間に、偏光板の吸収軸と前記位相差 板のリタデーション方向(光軸方向)13aが45°の 角度をなすよう、前記位相差板13と液晶セル14を挿 入し、液晶表示素子10Ⅰを得た。

5))を真空注入法にて注入して液晶層26とし、この

ときの注入口を紫外線硬化樹脂にて封止して本実施例に

用いる液晶セル14を得た。

【0069】こうして得られた液晶表示素子の電気光学 特性をλ=440nm、550nm、620nmの光に て測定した結果を図18に示す。図に示すごとく、極め て波長依存性の少ない電気光学特性が得られることがわ かった。さらに、得られた液晶表示素子の等コントラス ト特性を印加電圧0-8Vにて測定したところ、正面で コントラスト比150:1、視角30°までコントラス ト比10:1以上と極めて広い視角依存性を得ることが わかった。さらに、本実施例の液晶表示素子の表示色を 観察したところ、正面は無論のこと視角を変化させても ほとんど色付きの生じない極めて優れた色味が得られる ことがわかった。

【0070】(実施例2)(構成II)

40

図2において、実施例1同様の基板を用い、コモン基板 11側の配向膜33a,33bのみ、(株)日本合成ゴ °) として、実施例1における各画素の配向処理方向を (構成II) となるようにラビングを行う以外実施例1同 様の材料、条件、製法にて本実施例の液晶表示素子10 IIを得た。

【0071】実施例1同様、得られた液晶表示素子の電 気光学特性を $\lambda = 440$ nm、 550 nm、 620 nm の光にて測定したところ、実施例1とほとんど同じ結果 が得られた。また、得られた液晶表示素子の等コントラ スト特性を印加電圧0-8Vにて測定したところ、正面 でコントラスト比150:1、視角30°までコントラ スト比15:1以上と、実施例1以上に極めて広い視角 依存性を得ることがわかった。 さらに、実施例1同様、 本実施例の液晶表示素子の表示色を観察したところ、実 施例1同様、正面は無論のこと視角を変化させてもほと んど色付きの生じない極めて優れた色味が得られること がわかった。

【0072】(実施例3) (構成I)

実施例1における位相差板13の変わりに位相差板とし て図19に示す構成の液晶セルを用い、本実施例の液晶 表示素子を得た。ここで用いた図19 (a) に示す構成 20 の液晶セルは厚さ0.3mmのガラス基板60,61に 配向膜62,63として(株)日本合成ゴム製のAL-3046を、図19 (a) に示す方向にラビングし、液 晶層64の層厚が6.5 μmとなるように基板間隙剤と して(株)積水ファインケミカル製のミクロパール(粒 径6. 5 μm) を前記一方の基板61上に散布し、前記 双方の基板60,61を重ね合わせて、これら基板間に 液晶組成物として、たとえ予期せぬ電場(静電気による 帯電等)や磁場が生じてもスプレイ分子配列65が変化 しないよう負の誘電異方性を示すネマティック液晶材料 として、(株) メルクジャパン製のZLI-2806 $(\Delta n = 0.042)$ を真空注入法にて注入して、この ときの注入口を紫外線硬化樹脂にて封止して得たもので ある。

【0073】こうして得られた本実施例の液晶表示素子 に実施例1同様の評価を行ったところ、実施例1同様の 優れた諸特性が得られ、本発明の液晶表示素子は、位相 差板として、高分子フィルムの位相差板のかわりに、こ れと同じ機能を有する液晶セルを用いても同様の効果が 得られることが確認された。

【0074】(実施例4)(構成III)

図3において、実施例1と同じ基板20,21を用い、 前記双方の基板を(株)チッソ製のODS-E(垂直配 向処理剤)溶液に浸したのち150℃、30minの焼 成を行って、前記双方の基板表面に垂直配向膜43a, 43b, 45a, 45bを得た。しかる後、各画素の配 向処理方向が(構成III)の図3 (ア)の領域の方向と なるよう前記双方の基板をラビングA1, A2 して、さ らにこれにレジストを塗布して、レジスト現像により、 前記(ア)の領域が被覆されるよう露光処理を施し、現 50 依存性を得ることがわかった。さらに、実施例4同様、

16

像工程を得て、(構成III)の図3(イ)の領域が露出 するようにして配向処理方向が(構成III)の(イ)の 領域の方向となるよう前記双方の基板をラビングB1, B2 し、しかる後、レジストを完全に除去し、本実施例 の液晶表示素子用配向処理済基板とした。これら基板を 液晶層36の層厚が6. 5μmとなるように基板間隙剤 として (株) 積水ファインケミカル製のミクロパール (粒径6.5μm)を前記コモン基板20側に散布し、 前記双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に実施例 3に用いた負の誘電異方性を示すネマティック液晶材 料、ZLI-2806 (Δn=0.042) を真空注入 法にて注入して、このときの注入口を紫外線硬化樹脂に て封止して本実施例の液晶セルを得た。

【0075】この液晶セルに(構成III)の構成となる よう、実施例1同様位相差板として日東電工(株)のN RF540·NRF540·NRF280の3層積層リ タデーションフィルム (平均波長λ=550 nmにおけ $\delta R = 275 nm$, $R/\lambda = \lambda/2$) を前記本実施例に おける液晶表示セルに貼りあわせ、これらを直交した偏 光板11, 12間に、偏光板の吸収軸11a, 12aと 前記位相差板のリタデーション方向(光軸方向)13a が45°の角度をなすよう、前記位相差板13と液晶セ ル14を挿入し、本実施例の液晶表示素子10IIIを得 た。

【0076】こうして得られた液晶表示素子の電気光学 特性を $\lambda = 440$ nm、550nm、620nmの光に て測定した結果を図20に示す。図に示すごとく、極め て波長依存性の少ない電気光学特性が得られることがわ かった。さらに、得られた液晶表示素子の等コントラス ト特性を印加電圧0-6Vにて測定したところ、正面で コントラスト比200:1、視角30°までコントラス ト比10:1以上と極めて広い視角依存性を得ることが わかった。さらに、本発明の液晶表示素子の表示色を観 察したところ、正面は無論のこと視角を変化させてもほ とんど色付きの生じない極めて優れた色みがえられるこ とがわかった。

【0077】(実施例5)(構成IV)

図4において、実施例4同様の基板を用い、実施例4に おける各画素の配向膜53a, 53b, 55a, 55b 40 の配向処理方向を(構成IV)となるようにラビングを行 う以外、実施例4同様の材料、条件、製法にて本実施例 の液晶表示素子10IVを得た。

【0078】実施例4同様、得られた液晶表示素子の電 気光学特性を $\lambda = 440$ nm、 550 nm、 620 nm の光にて測定したところ、実施例4とほとんど同じ結果 が得られた。また、得られた液晶表示素子の等コントラ スト特性を印加電圧0-5Vにて測定したところ、正面 でコントラスト比200:1、視角30°までコントラ スト比15:1以上と、実施例4以上に極めて広い視角 本実施例の液晶表示素子の表示色を観察したところ、実施例4同様、正面は無論のこと視角を変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れた色みがえられることがわかった。

【0079】 (実施例6) (構成III)

図3において、基板20として電極22をストライプ状 としその幅が100 µ mであり、パターンピッチが11 0μmであり、電極本数が (640×3) であり、各電 極パターン毎に異なる色(RGB)のカラーフィルター を具備した信号電極用ITOパターニング基板および、 電極幅が300μmであり、パターンピッチが330μ mであり、電極本数が480である走査電極用ITOパ ターニング基板21を用い、実施例4と同様の配向処理 を施して、これら基板を液晶層厚が 6. 5μmとなるよ うに基板間隙剤として(株)積水ファインケミカル製の ミクロパール(粒径6.5 µm)を前記下基板21側に 散布し、前記双方の基板を重ね合わせて、これら基板間 に実施例3に用いた負の誘電異方性を示すネマティック 液晶材料、ZLI-4850 (Δn=0.208) を真 空注入法にて注入して、このときの注入口を紫外線硬化 20 樹脂にて封止して(構成III)の構成となる本発明に用 いる液晶セルを得た。

【0080】こうして得られた液晶表示セルを(構成II I)の構成となるよう実施例4同様、位相差板13、偏 光板11,12と組み合わせ、本実施例の液晶表示素子 を得た。

【0081】実施例1、4同様に電気光学特性を測定したところ、図21に示す結果を得た。図から明らかなように、実施例1、4同様波長依存性が極めて少ないことは無論のこと、その特性が極めて急峻であり、本実施例の液晶表示素子はマルチプレックス駆動に適した特性であることが確認された。

【0082】さらに、実施例1、4同様に液晶表示素子の等コントラスト特性を、1/480duty駆動のマルチプレックス駆動(駆動実行電圧3-4V)にて測定したところ、正面でコントラスト比40:1、視角30°までコントラスト比5:1以上と極めて広い視角依存性を得ることがわかった。さらに、本発明の液晶表示素子の表示色を観察したところ、正面は無論のこと視角を変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れた色 40みがえられることがわかった。

【0083】(実施例7)(構成V)

基板として図22に示すような凹凸のある反射画素電極 40とアクリル樹脂の絶縁層71を有する不透明(黒色)のガラス基板70を用い画素ごとにTFTスイッチング素子72をもつTFT基板(一画素の大きさは300μm×300μmであり、画素ピッチが304μm×304μmであり、画素数が640×480である約9インチサイズ)21および、図5のように、べたITO 電極22を形成したコモン基板20を用い、実施例4同 50

様の配向処理を各画素の配向処理方向A1 、A2 、B1 、B2 が(構成V) のようになるよう施した後、これら基板を液晶層厚が4. 5μ mとなるように基板間隙剤として(株)積水ファインケミカル製のミクロパール(粒径4. 5μ m)を前記コモン基板20側に散布し、前記双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に実施例3、4、5に用いた負の誘電異方性を示すネマティック液晶材料、 $ZLI-2806(\Delta n=0.042)$ を真空注入法にて注入して液晶層36とし、このときの注入口を紫外線硬化樹脂にて封止して本実施例に用いる液晶セル14を得た。液晶層36の Δ ndは137 μ mとしている。

18

【0084】この液晶セルに(構成V)の構成となるよう、実施例1等同様位相差板として日東電工(株)のNRF270・NRF140の3層積層リタデーションフィルム(平均波長 $\lambda=550$ nmにおけるR=137nm,R/ $\lambda=\lambda/4$)を前記本実施例における液晶表示セルのコモン基板20外側に貼りあわせ、これらに偏光板11を、偏光板の吸収軸11aと前記位相差板のリタデーション方向(光軸方向)13aが45°の角度をなすよう、前記位相差板上に貼りあわせ、本実施例の液晶表示素子11Vを得た。

【0085】こうして得られた液晶表示素子の電気光学特性(印加電圧に対する反射光強度)を $\lambda = 440$ n m、550 n m、620 n mの光にて測定した結果を図23に示す。図に示すごとく、極めて波長依存性の少ない電気光学特性が得られることがわかった。さらに、得られた液晶表示素子の等コントラスト特性を印加電圧0-4Vにて測定したところ、正面でコントラスト比10:1、視角30°までコントラスト比3:1以上と極めて広い視角依存性を得ることがわかった。また、電圧印加時の最大反射率を測定したところ、44.8%と極めて高い反射率であることがわかった。さらに、本発明の液晶表示素子の表示色を観察したところ、正面は無論のこと視角を変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れた色みが得られることがわかった。

【0086】(実施例8)(構成V)

図5において、信号電極基板 20として、電極 22の幅が 300 μ mであり、パターンピッチが 330 μ mであり、電極本数が 640×3である信号電極用 ITOパターニング基板 20および、図24に示すような表面を凹凸にしたアクリル樹脂絶縁層 81の上に凹凸のある電極幅が 300 μ mであり、パターンピッチが 330 μ mであり、電極本数が 480である反射電極 40を有する不透明(黒色)のガラス基板 80を用いた走査電極用パターニング基板 21を用い、実施例 4 同様の配向処理を各画素の配向処理方向が(構成 V)のようになるよう施した後、これら基板を液晶層厚が 6.5 μ mとなるように基板間隙剤として(株)積水ファインケミカル製のミクロパール(粒径 6.5 μ m)を一方の基板側に散布し、

前記双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に実施例 3、4、5に用いた負の誘電異方性を示すネマティック 液晶材料、ΖLI-4850 (Δn=0.208) を真 空注入法にて注入して液晶層36とし、このときの注入 口を紫外線硬化樹脂にて封止して本実施例に用いる液晶 セルを得た。

【0087】この液晶セルに(構成V)の構成となるよ う、実施例7同様に位相差板13、偏光板11を貼りあ わせ、本実施例の液晶表示素子を得た。

【0088】こうして得られた液晶表示素子の電気光学 10 特性(印加電圧に対する反射光強度)を $\lambda = 440n$ m、550nm、620nmの光にて測定した結果を図 25に示す。実施例6同様本実施例の電気光学特性は極 めて急峻であり、本実施例の液晶表示素子はマルチプレ ックス駆動に適した特性であることが確認された。

【0089】さらに、実施例6同様に液晶表示素子の等 コントラスト特性を、1/480 d u t y 駆動のマルチ プレックス駆動 (駆動実効電圧2-3V) にて測定した ところ、正面でコントラスト比6:1、視角30°まで コントラスト比3:1以上と極めて広い視角依存性を得 ることがわかった。さらに、本発明の液晶表示素子の表 示色を観察したところ、正面は無論のこと視角を変化さ せてもほとんど色付きの生じない極めて優れた色味がえ られることがわかった。

【0090】(実施例9)(構成VI)

図6において、実施例7におけるラビング方向A1, B 1 を実施例5において実施例4から変更したのと同様に (構成VI) となるようにする以外、実施例7同様の材 料、条件、製法にて本実施例の液晶表示素子10VIを得 た。

【0091】実施例7同様、得られた液晶表示素子の電 気光学特性を λ = 4 4 0 nm、5 5 0 nm、6 2 0 nmの光に て測定したところ、さらに、得られた液晶表示素子の等 コントラスト特性を円か電圧0-4Vにて測定したとこ ろ、正面でコントラスト比10:1、視角30°までコ ントラスト比4:1以上と実施例7以上に極めて広い視 角依存性を得ることがわかった。また、電圧印加時の最 大反射率を測定したところ、実施例7同様、極めて高い 反射率であることがわかった。さらに、本発明の液晶表 示素子の表示色を観察したところ、正面は無論のこと視 角を変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れ た色みが得られることがわかった。

【0092】 (実施例10) 図1において、(構成1) の実施例1における液晶表示素子の位相差板13と偏光 板11の間に、実施例7~9に用いたフィルム状光学異 方素子である位相差板を2枚直交配置したものをそれぞ れの光軸が位相差板の光軸13aと45°の角度をなす よう挿入した。

【0093】この異方素子は素子平面方向(x軸、y

法線(z軸)方向の屈折率nz が平面方向屈折率と異な る(nnx ≠nz, nz ≠ny) 光学フィルムである。 本例では屈折率異方性が負(nx = ny > nz) (リタ デーションR=-100m)である光学フィルムを用い た。屈折率nx, ny, nz はそれぞれnx, ny = 1. 55616 、nz =1.55601、フィルム厚は80.0μmで ある。フィルム(商品名VAC-100、住友化学工業 (株)) などを用いることができる。

20

【0094】実施例1同様、電気光学特性を測定したと ころ、実施例1同様の結果が得られ、また、等コントラ スト特性を印加電圧0-8Vにて測定したところ、正面 でコントラスト比130:1、視角30° までコントラ スト比30:1以上と実施例1以上に極めて広い視角依 存性を得ることがわかった。さらに、本実施例の液晶表 示素子の表示色を観察したところ、実施例1同様、正面 は無論のこと視角を変化させてもほとんど色付きの生じ ない極めて優れた色みがえられることがわかった。 上実施例では、位相差板のリタデーション値Rと液晶セ ルのΔndの変化範囲を同じに設定したが、多少相違し た値にしても実用的に同様の効果が得られる。

[0095]

【発明の効果】本発明によれば、極めて波長依存性の少 ない電気光学特性が得られ、また、極めて広い視角依存 性を得ることができる。さらに、正面は無論のこと視角 を変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れた 色みが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の構成Iの実施例を説明する図。

【図2】本発明の構成IIの実施例を説明する図。

【図3】本発明の構成III の実施例を説明する図。

【図4】本発明の構成IVの実施例を説明する図。

【図5】本発明の構成V の実施例を説明する図。

【図6】本発明の構成VIの実施例を説明する図。

【図7】本発明の液晶表示素子の光学的構成および作用 を説明する概略図。

【図8】 本発明の作用を説明する印加電圧-リタデーシ ョン値曲線図。

【図9】本発明の作用を説明する印加電圧-リタデーシ ョン値曲線図。

【図10】リタデーション値に対する透過率の関係(ク ロスニコル時)を示す曲線図。

【図11】リタデーション値に対する透過率の関係(平 行時)を示す曲線図。

【図12】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 性(クロスニコル時 1 = 550 n m の場合) を示す曲線

【図13】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 性(平行時1=550nmの場合)を示す曲線図。

【図14】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 軸)の屈折率nx , ny が等しく(nx = ny)、素子 50 性(クロスニコル時λ=440nmの場合)を示す曲線

図。

【図15】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 性(平行時λ=440nmの場合)を示す曲線図。

【図16】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 性 (クロスニコル時 $\lambda = 620$ nmの場合) を示す曲線 図。

【図17】本発明の作用を説明する透過率-印加電圧特 性(平行時 $\lambda = 620$ n mの場合)を示す曲線図。

【図18】本発明の液晶表示素子の一実施例の透過率-印加電圧特性測定結果を示す曲線図。

【図19】本発明の液晶表示素子の一実施例の位相差板 を示すもので、(a) はラビング方向を示す図、(b) は構成を示す断面略図。

【図20】本発明の液晶表示素子の一実施例の透過率ー 印加電圧特性測定結果を示す曲線図。

【図21】本発明の液晶表示素子の一実施例の透過率一 印加電圧特性測定結果を示す曲線図。

【図22】本発明の液晶表示素子の一実施例に用いたT FT基板の断面図。

【図23】本発明の液晶表示素子の一実施例の透過率- 20 13a…光軸 印加電圧特性測定結果を示す曲線図。

【図24】本発明の液晶表示素子の一実施例に用いた基 板の断面図。

【図25】本発明の液晶表示素子の一実施例の透過率-印加電圧特性測定結果を示す曲線図。

【符号の説明】

10I, 10II, 10III, 10IV, 10V, 10VI... 液晶表示素子

11, 12…偏光板

13…位相差板

10 14…液晶セル

20…上基板

2 1 …下基板

2 2…上電極

23a, 23b…配向膜

2 4…下電極

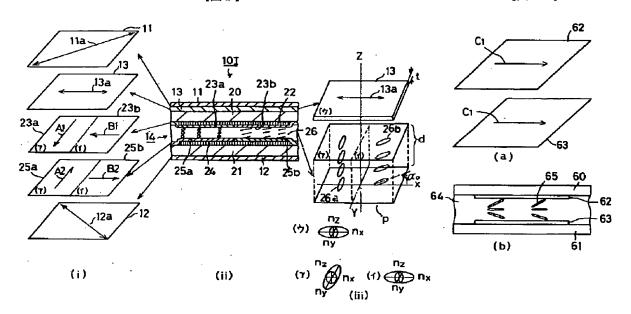
25a, 25b…配向膜

26…液晶層

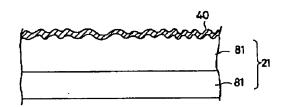
A1, A2, B1, B2…配向処理方向

11a, 12a…吸収軸

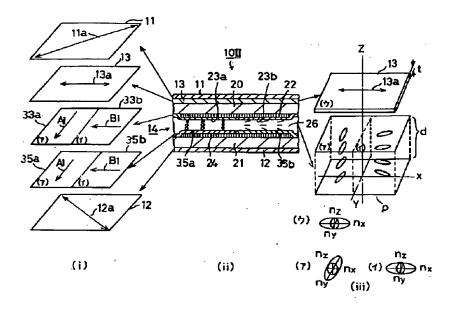
【図19】 【図1】



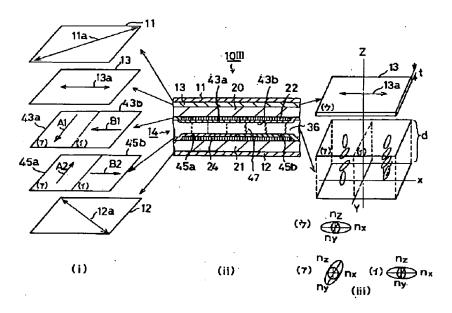
【図24】



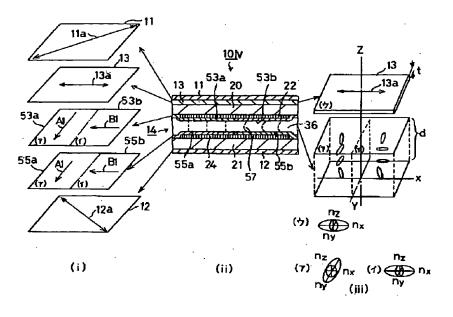
【図2】



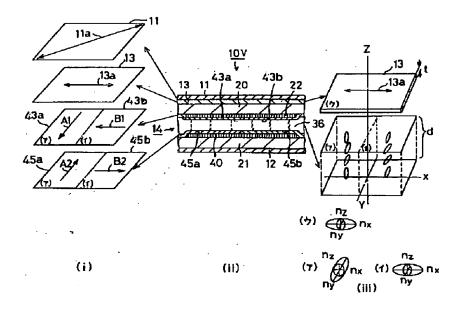
【図3】



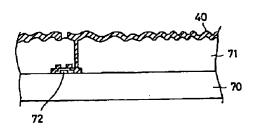
【図4】



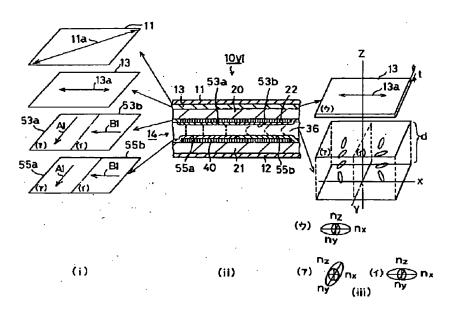
【図5】

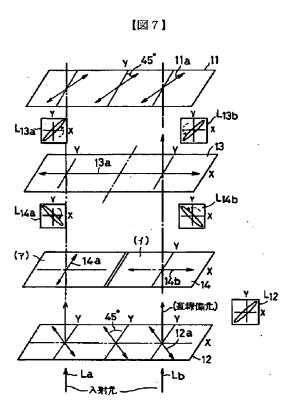


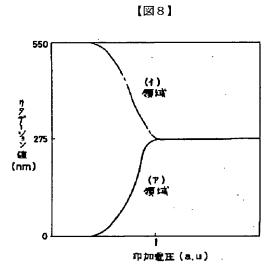
【図22】

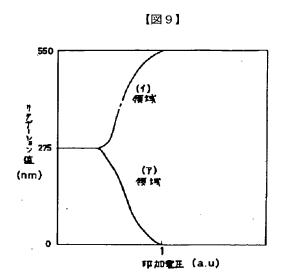


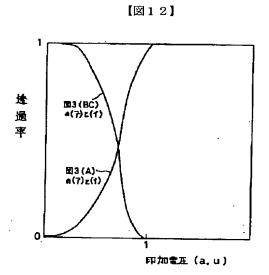
【図6】

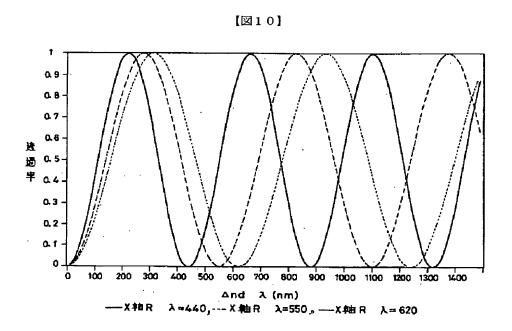




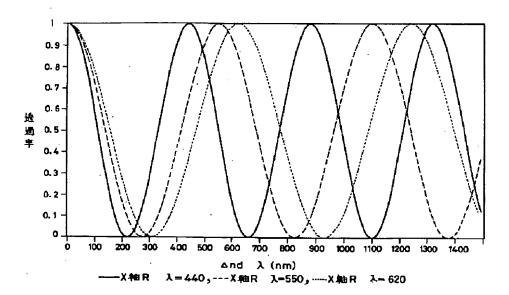


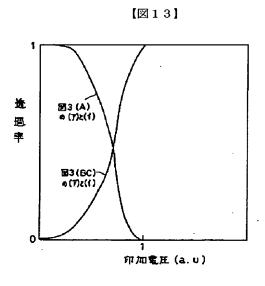






【図11】





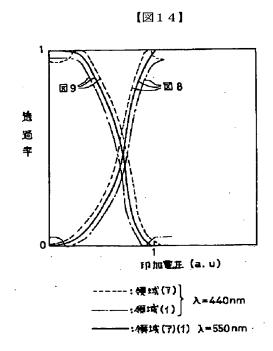
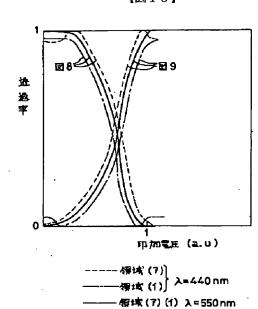
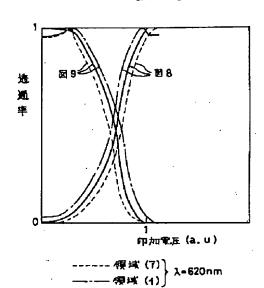


図15】

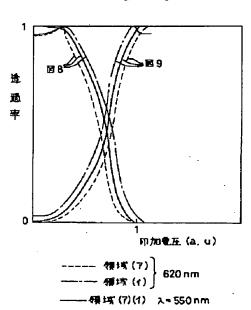


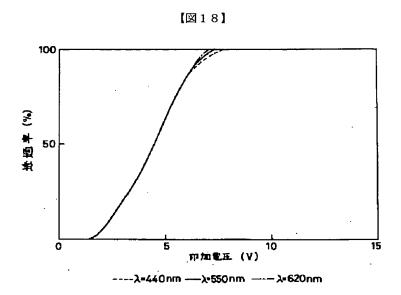
【図16】

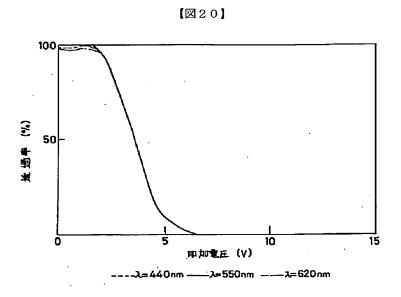


領域(7)(1) 入≖550nm

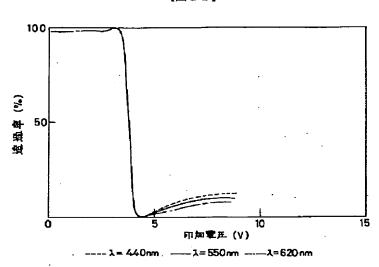
【図17】



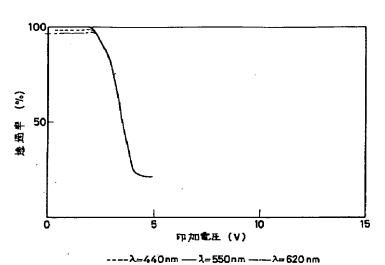




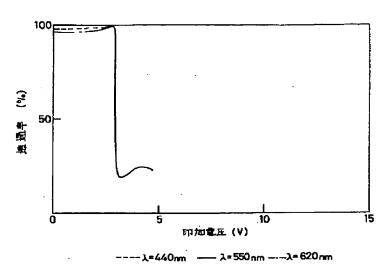
【図21】



【図23】







フロントページの続き

(72)発明者 大山 毅 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 羽藤 仁 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝横浜事業所内